# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### First Hit

Generate Collection

Print

COUNTRY

COUNTRY

L5: Entry 27 of 36

File: JPAB

Nov 24, 1998

PUB-NO: JP410310881A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10310881 A

TITLE: METHOD FOR ETCHING COPPER-BASE METALLIC MATERIAL

PUBN-DATE: November 24, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SERINO, HIDEO

TAKAHASHI, MITSUO

KIYOTA, MASARU

TANAKA, YOSHIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOPPAN PRINTING CO LTD NIPPON RIIRONAALE KK MERUTETSUKUSU KK

APPL-NO: JP09121066

APPL-DATE: May 12, 1997

INT-CL (IPC):  $\underline{\text{C23}}$   $\underline{\text{F}}$   $\underline{\text{1/00}}$ ;  $\underline{\text{C25}}$   $\underline{\text{F}}$   $\underline{\text{3/14}}$ ;  $\underline{\text{H01}}$   $\underline{\text{B}}$   $\underline{\text{1/22}}$ ;  $\underline{\text{H01}}$   $\underline{\text{L}}$   $\underline{\text{23/50}}$ ;  $\underline{\text{H05}}$   $\underline{\text{K}}$   $\underline{\text{3/06}}$ 

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To ensure satisfactory adhesion for an etching resist and to form a fine pattern with a smooth circuit edge by connecting a copper-base metallic material to an anode, roughening the surface of the material by electrolysis in an acid soln., selectively forming the etching resist on the roughened surface and etching the exposed surface.

SOLUTION: The acid soln. contains an inorg. acid, preferably sulfuric acid, an org. acid, preferably methanesulfonic acid or acetic acid or a mixture of them and a copper salt. The pref. concn. of the acid is 75-125 g/l. The copper salt is preferably a copper alkanesulfonate, a copper alkanolsulfonate, copper sulfate, copper chloride, copper formate or copper acetate and the pref. concn. of the copper salt is 60-80 g/l. Continuous filtration is carried out during electrolysis with a cartridge of 0.5-10 µm mesh preferably at 1-5 turnover/hr rate of filtration.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

### First Hit

### **End of Result Set**

Generate Collection Print

L7: Entry 2 of 2

File: DWPI

Nov 24, 1998

DERWENT-ACC-NO: 1999-065073

DERWENT-WEEK: 199907

COPYRIGHT 2004 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Copper@ metal etching method for printed circuit - involves roughening surface of metal by electrolysis on which etching resist is formed selectively and etching exposed surfaces

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

LEARONAL JAPAN INC

LEARN

MERUTEX KK

MERUN

TOPPAN PRINTING CO LTD

TOPP

PRIORITY-DATA: 1997JP-0121066 (May 12, 1997)

Search Selected

Search ALL

Clear

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 10310881 A

November 24, 1998

005

C23F001/00

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

. APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 10310881A

May 12, 1997

1997JP-0121066

INT-CL (IPC):  $\underline{\text{C23}} \ \underline{\text{F}} \ \underline{1/00}; \ \underline{\text{C25}} \ \underline{\text{F}} \ \underline{3/14}; \ \underline{\text{H01}} \ \underline{\text{B}} \ \underline{1/22}; \ \underline{\text{H01}} \ \underline{\text{L}} \ \underline{23/50}; \ \underline{\text{H05}} \ \underline{\text{K}} \ \underline{3/06}$ 

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 10310881A

BASIC-ABSTRACT:

The method involves performing the electrolysis of copper type metal in an acid solution by anodizing it. The surface of the material is roughened by the electrolytic surface roughening process. In a resist formation process an etching resist is formed selectively on the roughened surface. After completion of resist formation process the etching process is performed to etch the surface of the copper surface exposed between the etching resists.

ADVANTAGE - Produces improved adhesion between metal surface and etching resist since roughening of surface is performed by electrolysis. Enables to form smooth wiring edge part during etching.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

FILE 'CAPLUS' ENTERED AT 14:43:29 ON 16 JAN 2004
USE IS SUBJECT TO THE TERMS OF YOUR STN CUSTOMER AGREEMENT.
PLEASE SEE "HELP USAGETERMS" FOR DETAILS.
COPYRIGHT (C) 2004 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS)

Copyright of the articles to which records in this database refer is held by the publishers listed in the PUBLISHER (PB) field (available for records published or updated in Chemical Abstracts after December 26, 1996), unless otherwise indicated in the original publications. The CA Lexicon is the copyrighted intellectual property of the American Chemical Society and is provided to assist you in searching databases on STN. Any dissemination, distribution, copying, or storing of this information, without the prior written consent of CAS, is strictly prohibited.

FILE COVERS 1907 - 16 Jan 2004 VOL 140 ISS 4 FILE LAST UPDATED: 15 Jan 2004 (20040115/ED)

This file contains CAS Registry Numbers for easy and accurate substance identification.

=> s jp10310881/pn

L1 1 JP10310881/PN

=> d all

L1 ANSWER 1 OF 1 CAPLUS COPYRIGHT 2004 ACS on STN

### Full Stand Text Felerences

AN 1998:758813 CAPLUS

DN 130:6343

ED Entered STN: 03 Dec 1998

TI Surface roughening in etching of copper-based metallic materials

IN Serino, Hideo; Takahashi, Mitsuo; Kiyota, Masaru; Tanaka, Yoshio

PA Toppan Printing Co., Ltd., Japan; Learonal Japan, Inc.; Meltex K. K.

SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 5 pp.

CODEN: JKXXAF

DT Patent

LA Japanese

IC ICM C23F001-00

ICS C25F003-14; H01B001-22; H01L023-50; H05K003-06

CC 56-6 (Nonferrous Metals and Alloys)

Section cross-reference(s): 76

FAN.CNT 1

PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO. DATE

PI JP 10310881 A2 19981124 JP 1997-121066 19970512 <--

PRAI JP 1997-121066 19970512

- AB Claimed etching process involves following steps; electrolytic treatment by contacting Cu-based metallic materials with anodes in acidic solns. for surface roughening; selective resist formation on the roughened surfaces; and etching of exposed surfaces. The resist has good adhesion with the metallic materials and the method is esp. suitable for manuf. of printed circuit boards.
- ST etching copper material electrolytic surface roughening; resist formation copper acid surface roughening
- IT Printed circuit boards

(electrolytic surface roughening of copper material in acidic solns.

```
for adhesion of resist in etching circuit boards)
IT
     Etching
       (electrolytic surface roughening of copper material in acidic solns.
        for adhesion of resist in etching process)
IT
     75-75-2, Methanesulfonic acid
                                     7664-93-9, Sulfuric acid, uses
     7758-98-7, Copper sulfate, uses
     RL: NUU (Other use, unclassified); USES (Uses)
        (electrolytic surface roughening of copper material in acidic solns.
        for adhesion of resist in etching process).
IT
     7440-50-8, Copper, processes
     RL: PEP (Physical, engineering or chemical process); PROC (Process)
        (electrolytic surface roughening of copper material in acidic solns.
        for adhesion of resist in etching process)
=> s de4338148/pn
             1 DE4338148/PN
=> d all
     ANSWER 1 OF 1 CAPLUS COPYRIGHT 2004 ACS on STN
           91818.4
🚁 Text 🦈
         References
AN
     1995:606913 CAPLUS
DN
     122:324893
     Entered STN: 14 Jun 1995
TI
     Aqueous alkanesulfonic acid bath for electroplating of copper
IN
     Dahms, Wolfgang; Wunderlich, Christian
PΑ
     Atotech Deutschland GmbH, Germany
     Ger. Offen., 8 pp.
     CODEN: GWXXBX
DT
     Patent
LA
     German
IC
     ICM C25D003-38
     ICS H05K003-06
     72-8 (Electrochemistry)
     Section cross-reference(s): 56, 76
FAN.CNT 1
     PATENT NO.
                     KIND · DATE
                                           APPLICATION NO.
PI
     DE 4338148
                      A1
                            19950511
                                           DE 1993-4338148 19931104 <--
     DE 4338148
                      C2
                            19970130
PRAI DE 1993-4338148
                            19931104
     An aq. alkanesulfonic acid, preferably methanesulfonic acid, contg. a Cu
     salt is described for electrodeposition of uniformly mat and bright Cu
     plates with high refractive indexes, which can be coated with adherent.
     resists to produce Cu electroplated circuit boards. To attain the
     required properties of the Cu electroplates, different org. S-contg.
     compds. are added, esp. sulfonates of alkali metals, alk. earths and
     ammonium. In an example, the bath may contain Cu methanesulfonate,
     methanesulfonic acid, 3-(amidinothio)propane-1-sulfonic acid betaine, and
     Na n-octyl sulfate. The electroplating can be conducted at pH <1.5, temp.
     (preferably) 15-50°, and cd. (preferably) 2-7 A/dm2.
     aq alkanesulfonic acid bath copper electroplating; printed circuit board
st
     prodn copper electroplating
IT
     Electrodeposition and Electroplating
        (alkanesulfonic acid aq. bath for electroplating of copper for circuit
       board prodn.)
```

(printed, alkanesulfonic acid aq. bath for electroplating of copper for

IT

Electric circuits

### (19)日本国特許庁(JP)

### (12)公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

### 特開平10-310881

(43)公開日 平成10年(1998)11月24日

(51) Int.Cl.*	識別記号	F I	•	
C23F 1/00	102	C 2 3 F 1/00 1 0 2		
C25F 3/14		C 2 5 F 3/14		
H01B 1/22		H 0 1 B 1/22 Z		
HO1L 23/50	•	H01L 23/50 A	· <b>A</b> -	
HO5K 3/06		H05K 3/06 B		
		審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全	5 頁)	
(21)出願番号 特顧平9-121066		(71)出願人 000003193		
		凸版印刷株式会社		
(22)出顧日	平成9年(1997)5月12日	東京都台東区台東1丁目5番1号	•	
	•	(71)出願人 591138566		
•		日本リーロナール株式会社		
,		東京都中央区日本橋馬喰町1丁目1	4番5号	
		(71)出額人 593174641		
• •	-	メルテックス株式会社		
		東京都中央区日本楢馬喰町一丁目1	4番5号	
•	•	(72)発明者 芹野 日出夫		
		東京都台東区台東1丁目5番1号	凸版印	
		刷株式会社内		
	•	(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦 (外5名)		
		最終	頁に続く	

### (54) 【発明の名称】 銅系金属材料のエッチング方法

### (57)【要約】

【課題】 本発明は、レジストと銅系金属材料表面との十分な密着性を有し、且つ配線端部の滑らかな微細パターンの形成の実現を図る。

【解決手段】 陽極に接続された銅系金属材料を酸溶液中で電解処理して溶解させ、銅系金属材料の表面を粗化する工程と、粗化された表面上にエッチングレジストを選択的に形成する工程と、選択的に形成されたエッチングレジストの間から露出する銅系金属材料の表面をエッチングする工程とを含んでいる銅系金属材料のエッチング方法である。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】陽極に接続された銅系金属材料を酸溶液中 で電解処理して溶解させ、前記銅系金属材料の表面を粗 化させる表面粗化工程と、

前記表面粗化工程により粗化された表面上にエッチング レジストを選択的に形成するレジスト形成工程と、

前記レジスト形成工程の完了後、前記エッチングレジス トの間から露出した銅系金属材料の表面をエッチングす るエッチング工程とを含んでいることを特徴とする銅系 金属材料のエッチング方法。

【請求項2】前記酸溶液は、無機酸、有機酸又はその混 合溶液と、無機酸又は有機酸の銅塩とを含有したことを 特徴とする請求項1に記載の銅系金属材料のエッチング 方法.

【請求項3】前記酸溶液は、硫酸及び硫酸銅を含有した ことを特徴とする請求項1に記載の銅系金属材料のエッ チング方法。

【請求項4】前記酸溶液は、メタンスルホン酸及び硫酸 銅を含有したことを特徴とする請求項1に記載の銅系金 属材料のエッチング方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、銅系金属材料のエ ッチング方法に係り、特に、銅系金属材料を用いたプリ ント配線板やリードフレームの製造に適用可能な銅系金 属材料のエッチング方法に関する.

### [0002]

【従来の技術】近年、種々の製品には半導体装置が搭載 されており、この半導体装置には微細パターンを有する 構成部品が使用されている.

【0003】この種の構成部品は、通常、鋼、鋼合金等 からなる銅系金属材料の表面が粗化処理された後、この 表面上にエッチングレジストが選択的に銅系金属材料を 露出させるように形成され、露出された銅系金属材料が エッチング除去されることにより、所望の回路パターン を有して形成されている。

【0004】このようなエッチング方法では、銅系金属 材料とエッチングレジストとの高い密着性が必要であ り、具体的には例えば特開平3-26077号公報に開. 40 示されるように密着性の向上が図られている。すなわ ち、係るエッチング方法は、銅系金属材料の表面に銅の 酸化皮膜を形成してエッチングレジストとの密着性の向 上を図ることにより、エッチングレジストと銅系金属材 料の間へのエッチング液の侵入を防止可能とし、微細な パターンでも鮮明に形成可能としたものである。ここ で、銅の酸化被膜としては、酸化第一銅(CiuzO)又 は酸化第二鍋 (СиО) が用いられる.

### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、以上の、50 有機酸としては酢酸である。

ような銅系金属材料のエッチング方法では、銅の酸化皮 膜をエッチングレジストとの間に介在させたため、エッ チングレジスト下の銅の酸化皮膜が部分的にエッチング され、回路パターン上の配線の端部を不規則に損傷させ る問題がある。また、これに伴い、高精度な微細パター ンの形成が困難となる問題がある。この問題は、一層基 板の場合でも顕在化するが、多層基板の場合、さらにス ルーホールの輪郭不良が現れるため、より一層顕著とな る。

【0006】本発明は上記実情を考慮してなされたもの 10 で、レジストと銅系金属材料表面との十分な密着性を有 し、且つ滑らかな配線端部をもつ微細パターンを形成し 得る銅系金属材料のエッチング方法を提供することを目 的とする。

### [0007]

【課題を解決するための手段】請求項1に対応する発明 は、陽極に接続された銅系金属材料を酸溶液中で電解処 理して溶解させ、銅系金属材料の表面を粗化させる表面 粗化工程と、表面粗化工程により粗化された表面上にエ ッチングレジストを選択的に形成するレジスト形成工程 と、レジスト形成工程の完了後、エッチングレジストの 間から露出した銅系金属材料の表面をエッチングするエ ッチング工程とを含んでいる銅系金属材料のエッチング 方法である。

【0008】また、請求項2に対応する発明は、請求項 1に対応する酸溶液としては、無機酸、有機酸又はその 混合溶液と、無機酸又は有機酸の銅塩とを含有した銅系 金属材料のエッチング方法である。。

【0009】さらに、請求項3に対応する発明は、請求 プリント配線板やファインピッチのリードフレーム等の 30 項1に対応する酸溶液が硫酸及び硫酸銅を含有した銅系 金属材料のエッチング方法である。また、 請求項4に対 応する発明は、請求項1に対応する酸溶液がメタンスル ホン酸及び硫酸銅を含有した銅系金属材料のエッチング 方法である。

> (補足説明)次に、以上のような本発明について補足的 に説明する。始めに酸溶液(電解液)について詳しく述 べる。

【0010】無機酸としては、硫酸、硝酸、塩酸又はリ ン酸、あるいはこれらの2種以上の混合液が使用可能と なっている。有機酸としては、メタンスルホン酸、ギ 酸、酢酸、プロピオン酸等のカルボン酸類、乳酸、グリ コール酸、リンゴ酸、クエン酸等のヒドロキシカルボン 酸、グリシン、アラニン、アスパラギン酸等のアミノ酸 等、あるいはこれらの2種以上の混合液が使用可能とな っている。

【0011】また、酸溶液としては、これらの無機酸及 び有機酸を適宜混合して用いてもよい。好ましい組合せ として、例えば無機酸として硫酸、有機酸としてはメタ ンスルホン酸である。また、例えば無機酸として硫酸、

【0012】ここで、酸濃度は、 $10\sim500g/1$ の 範囲内で使用可能であり、 $50\sim200g/1$ の範囲内 にあることが好ましい。さらに好ましくは、 $75\sim12$ 5g/1の範囲内である。

【0013】酸濃度は、10g/1以下であると、銅の溶解量を減少させ、また溶解速度を抑制させるために好ましくない。一方、酸濃度は、500g/1以上であると、銅の溶解度を低減させる上、酸のミスト(揮発性ガス)を発生させて作業環境を悪化させるため、好ましくない。なお、酸のミストは、電解処理にて飛散し易くな10るため、前述した範囲内に酸濃度を調整して抑制することが好ましい。

【0014】銅塩は、種々のものが使用可能である。例えば、無機酸として硫酸を使用するときには硫酸銅が使用可能であり、有機酸としてメタンスルホン酸を使用するときにはメタンスルホン酸銅及び硫酸銅等が使用可能である。なお、銅塩は酸溶液中の無機酸又は有機酸の銅塩が好ましい。

【0015】具体的な銅塩としては、アルカンスルホン酸の銅塩、アルカノールスルホン酸の銅塩、硝酸銅、塩化銅、ギ酸銅、酢酸銅等が使用可能である。銅塩の濃度としては、10~300g/1以下の範囲内が使用可能であり、好ましくは30~100g/1の範囲内であり、より好ましくは60~80g/1の範囲内であま、埋由は、銅塩の濃度が、10g/1よりも低いとミストの発生を抑制できず、300g/1を越えると銅の溶解度を低減させて酸溶液中に銅を析出させ易くするからである。

【0016】電解処理中は、連続ろ過を実行する方が、 酸溶液中に生じた微粒子や浮遊固形物を除去する観点か 30 ら好ましい。ろ過のカートリッジは、網目が0.5~1 0μmの範囲内にあるメッシュが使用可能である。ろ過 速度は1~5 [ターンオーバー/Hr]程度の範囲内が より有効である。

【0017】また、酸溶液は、陰極における銅の析出むらを防止するための添加剤を含有することが好ましい。添加剤としては、例えば0.1~10g/1のスルホニウムアルカンスルホネートと、0.1~50g/1のプルロニック系界面活性剤と、0.1~50g/1のカチオン系界面活性剤とからなる混合物が使用可能である。また添加剤としては、スルホニウムアルカンスルホネート、プルロニック系界面活性剤及びボリアミンからなるカパーグリームJHT、カパーグリーム125又はカパーグリーム2001(いずれも商品名;日本リーロナール(株)製)等の市販品を用いてもよい。

【0018】以上のような酸溶液は、むら等のない良好 トとの密着性が低い状態で形成されたフな状態で電解粗化を実行する観点から、温度が15~5 る。 具体的には、各実施例1~4及び名る、具体的には、各実施例1~4及び名は、夫々0.5 mmガラスエボキシ樹脂5℃の範囲内は、析出むらを防止するための有機添加剤 オンスの電解網箔のラミネートされた基の効果が高いことから、溶解した銅を薄膜として回収す 50 次に示す条件にて夫々形成されている。

る際の回収効率を向上させるので、より好ましい。 【0019】次に、陰極材料としては、同様に陰極に析出した銅の回収効率を向上させる観点から、ステンレス 板又は銅板が好ましい。陰極がステンレス板であると き、析出した銅を剥離して箔状の銅として使用可能である

【0020】電源は、汎用の直流電源で十分に実現可能であり、他にはバルス電源又はPR電源等としてもよい。また、電源は直流に限らず、例えば電流反転電解用の機能を有し、従来のPR電源より高速で極性変換させる構造としてもよい。

【0021】電流密度としては、0.5~10A/dm²の範囲内で使用可能であり、最も好ましくは1~3A/dm²の範囲内である。また、電流密度は、噴流装置等を用いた酸溶液の攪拌により、20A/dm²程度まで使用可能となっている。ここで、高い電流密度の場合、例えば500~1000(1/min)程度の噴流速度が目安となっている。また、このような酸溶液の攪拌は、電解処理の均一化並びに陰極における銅の析出の均一化の観点から好ましい。具体的にはエアー攪拌が好ましく、エアー攪拌のエアー量は0.5~3(1/min)程度が好ましい。

(作用)従って、請求項1に対応する発明は以上のような手段を講じたことにより、銅系金属材料の表面を電解処理により粗化してエッチングレジストとの密着性を向上させるので、レジストと銅系金属材料表面との十分な密着性を有し、且つ滑らかな配線端部をもつ微細パターンを形成することができる。

【0022】また、請求項2に対応する発明は、請求項 1に対応する作用に加え、酸溶液中への銅塩の添加によ り、溶液の電気伝導性を向上させ、電流効率を上昇させ るので、電解によるミストの発生を抑制できると共に、 高い電流密度でも電解処理を実行することができる。

【0023】さらに、請求項3に対応する発明は、酸溶液中に少なくとも硫酸及び硫酸銅を含むので、請求項1に対応する作用を容易かつ確実に奏することができる。 同様に、請求項4に対応する発明は、酸溶液中に少なくともメタンスルホン酸及び硫酸銅を含むので、請求項1に対応する作用を容易かつ確実に奏することができる。 40【0024】

【実施例】以下、本発明の各実施例1~4について各比較例1、2と比較しながら説明する。各実施例1~4は、電解処理により表面を粗化してレジストとの密着性を向上させて形成したプリント基板である。各比較例1、2は、電解処理の無い表面粗化処理のためにレジストとの密着性が低い状態で形成されたプリント基板である。具体的には、各実施例1~4及び各比較例1、2は、夫々0.5mmガラスエポキシ樹脂の表裏に1/2オンスの電解網箔のラミネートされた基板30dm²が次に示す条件にて夫々形成されている。

6------

(実施例1~4;電解処理による粗化処理)

60 A 電流

浴温 25℃

時間 2分

陽極 試料

陰極 ステンレス板

陰極面積 60 dm² (30 dm² 2枚)

電解液組成 夫々以下の通り

(実施例1の電解液組成)

メタンスルホン酸 100 ml/1

硫酸銅

75 g/1

塩素イオン

50 ppm

浴量

300

(実施例2の電解液組成)

 $-100 \, \text{ml/l}$ 

(実施例3の電解液組成)

硫酸 .

 $100 \, \text{ml/l}$ 

硫酸銅

75 g/1

塩素

50. ррm

(実施例4の電解液組成)

硫酸

 $100 \, \text{ml/l}$ 

硫酸銅

75 . g/1

塩素

50 ppm

カパーグリームJHT 2 m1/1

なお、実施例3.4にて添加した塩素は、銅の溶解促進 と有機添加剤の作用との補助剤であり、適宜省略可能で ある。

(比較例1,2;電解処理無しの粗化処理)

浴温

25℃

時間 2分

化学粗化液組成 夫々以下の通り

(比較例1の化学粗化液組成)

過硫酸ナトリウム・150

g/1

硫酸 (比較例2の化学粗化液組成)

10 ml/l

硫酸 100

g / 1

過酸化水素水 (35%) 50 m l/1

添加剤

若干

以上のような粗化処理後、各実施例1~4及び各比較例 1.2の基板は、十分水洗され、乾燥される。しかる 後、各基板は、表面の電解銅箔に40μm厚のドライフ ィルム(エッチングレジスト)が貼着され、露光、現像 されて所定の回路パターンを反転させたレジストパター ンが電解銅箔上に形成される。さらに、基板では、アル カリエッチング液を用いたエッチングにより、レジスト 間から露出した電解銅箔がエッチング除去され、もっ て、パターン幅50μm、スペース50μmの回路パタ ーンが形成された。。

(評価)全ての実施例1~4においては、銅箔表面とド ライフィルムとの密着性は極めて良好であり、エッチン 50

グ残り等も視認されず、回路パターンが滑らかでシャー プな配線端部 (エッジ) 形状を有していた。

【0025】一方、各比較例1,2では、網箔表面とド ライフィルムとの間で一部にドライフィルムの剥離が生 じ、銅箔表面が僅かにエッチングされたため、回路パタ ーンの配線端部に不規則な損傷が観察された。

【0026】上述したように各実施例1~4によれば、 従来並びに各比較例1,2とは異なり、電解銅箔の表面 を電解処理により粗化してエッチングレジストとの密着 10 性を向上させるので、レジストと銅系金属材料表面との

十分な密着性を容易に得ることができ、且つ滑らかな配 線端部をもつ微細パターンを形成することができる. 【0027】詳しくは、各実施例1~4は、電解銅箔の 表面を電解処理により粗化したので、レジストとの密着

性を向上させる程度には表面を粗化させるが、例えばバ フ研磨のような機械研磨等とは異なり、製品の品質を低 下させる程には粗化させない。 すなわち、各実施例1~ 4の電解処理によれば、銅系金属材料の表面を最適な程 度に粗化させることができる。

【0028】また、各実施例1~4は、従来とは異な り、電解銅箔(銅系金属材料)とレジストとの間には何 も介在させないので、レジストとの密着性に優れてお り、高精度な微細パターンを容易に形成することができ る。なお、各実施例1~4の効果は一層基板でも多層基 板でも同様であることは言うまでもない。

【0029】さらに、各実施例1~4は、電解処理を用 いたことにより、処理条件の管理が容易であり、ひいて はプリント基板等の製品の品質の維持又は最適化を図る ことができる。

【0030】また、電解処理によって浴中に溶解された 銅は、簡易な方法で回収できるため、銅の有効利用を図 ることができる。さらに、酸溶液の浴ライフ (寿命)が 長くなるので、廃液量を低減でき、環境面への影響も低 減でき、ランニングコストを大幅に低下させることがで きる.

【0031】また、各実施例1~4は、酸濃度が50~ 2.00g/1の範囲内にあることにより、銅の溶解量及 び溶解速度が適切に調整されてエッチング表面の品質を 向上でき、また、ミストの発生が抑制されているので、 作業環境の悪化を阻止することができる。

【0032】さらに、各実施例1~4は、電流密度が1 ~3 A / d m² の範囲内にあることにより、適切な条件 で電解処理を実行できるので、エッチング表面の品質向 上を期待することができる。

【0033】また、各実施例1~4は、酸溶液の温度が 20~35℃の範囲内にあることにより、むら等がない 良好な状態で電解粗化を実行でき、さらに実施例4で は、添加剤の効果を向上させて溶解された銅の回収効率 を向上させることができる。

【0034】さらに、各実施例1~4は、陰極をステン

レス板としたことにより、析出した銅を剥離して箔状の銅として用いることができる。さらに、各実施例1,3~4は、銅塩の濃度が60~80g/10範囲内にあることにより、前述した酸濃度の調整と同様に、エッチング表面の品質向上と作業環境の悪化阻止とを図ることができる。

【0035】また、実施例1は酸溶液にメタンスルホン酸及び硫酸銅を含んでおり、実施例3,4も酸溶液に硫酸及び硫酸銅を含んでいるので、夫々同様に、上述した効果を容易且つ確実に奏することができる。

【0036】また、実施例4は、酸溶液中に添加剤を含んでいるため、陰極における銅の析出むらを防止することができる。

(他の実施例)上記各実施例では、無機酸又は有機酸のいずれかを酸溶液に用いた場合を説明したが、これに限らず、無機酸及び有機酸の双方を酸溶液に用いて電解処理を実行しても、本発明を同様に実施して同様の効果を得ることができる。その他、本発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。

### [0037]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、銅 系金属材料の表面を電解処理により粗化してエッチング レジストとの密着性を向上させるので、レジストと銅系 金属材料表面との十分な密着性を有し、且つ滑らかな配 線端部をもつ微細パターンを形成できる銅系金属材料のエッチング方法を提供できる。

フロントページの続き

(72)発明者 髙橋 三夫

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内

(72) 発明者 清田 侵

埼玉県大宮市吉野町 2-269-4 日本リ ーロナール株式会社内

(72) 発明者 田中 好夫

埼玉県大宮市吉野町2-3-1 メルテックス株式会社内